

## 超高圧電子顕微鏡センター運営委員会 議事要旨

日 時 2021年4月6日(火) 13:00~14:00

場 所 オンライン (Zoom) 会議

出席者 片山竜二 副センター長 (工)、光岡 薫 (電頭)、八十島安伸 (人)、昆 隆英 (理)、  
有澤光弘 (薬)、酒井 朗 (基)、瀬尾茂人 (情)、浅川東彦 (生)、東山真二 (微)、  
吉田陽一 (産)、加藤貴之 (蛋)、伊藤和博 (接) 各委員

欠席者 原田彰宏 (医)、前田隆史 (歯)、中野貴由 (工) 各委員

オブザーバ 尾上孝雄 研究担当理事、山崎 順 (電頭)

陪席者 中入地 (工・庶務係長)、隋 (工・庶務係員)

### 議 事

#### 【報告事項】

1. 副センター長のセンター長代行について

副センター長より、副センター長がセンター長代行となることについて説明があった。

2. センターに関連する事案について

研究担当理事より、今後のセンター運営について説明があった。

3. コアファシリティ構想について

科学機器リノベーション・工作支援センター教員より、配付資料に基づき、コアファシリティ構想への参画について説明があった。

4. その他

特になし。

#### 【協議事項】

1. 研究担当理事および超高圧電子顕微鏡センター教員のオブザーバ参加について

副センター長より、本日の運営員会で研究担当理事および超高圧電子顕微鏡センター教員のオブザーバ

参加について認めていただきたい提案があり、協議の結果、異議なく了承された。

## 2. コアファシリティ構想への参画について

科学機器リノベーション・工作支援センター教員より、配付資料に基づき、コアファシリティ構想への参画について説明があり、協議の結果、異議なく了承された。

## 3. その他

副センター長より、研究担当理事および超高压電子顕微鏡センター教員の今後引き続いてのオブザーバ参加について検討する旨説明があり、協議の結果、異議なく了承された。